

Direzione Pianificazione, Approvvigionamenti e Amministrazione

ELENCO VERBALI DELLE SEDUTE RISERVATE DELLA COMMISSIONE TECNICA

Gara telematica n. 94533 Procedura aperta per la fornitura di strumentazione scientifica per il Dipartimento di Ingegneria Industriale suddivisa in due lotti. CUP E66C18000330001

Lotto 1 - Sistema di deposizione di materiali mediante tecnologie a getto per la realizzazione di dispositivi elettronici - CIG 84540094EC

Verbale di data 15 Dicembre 2020 (Id 22524124)

Lotto 2 - Stampante 3D a deposizione di filamento estruso (FDM) - CIG 8454019D2A

Verbale di data 15 Dicembre 2020 (**Id 22524192**)

La Responsabile del Procedimento di gara dott.ssa Elisabetta Endrici

Documento firmato digitalmente (ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)